

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-70278

(P2004-70278A)

(43) 公開日 平成16年3月4日(2004.3.4)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

G02B 23/26

A61B 1/00

G02B 26/10

F 1

G02B 23/26

G02B 23/26

G02B 23/26

A61B 1/00 300D

A61B 1/00 300Y

テーマコード(参考)

2H040

2H045

4C061

審査請求 未請求 請求項の数 13 O L (全 25 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-102045 (P2003-102045)  
 (22) 出願日 平成15年4月4日 (2003.4.4)  
 (31) 優先権主張番号 特願2002-174475 (P2002-174475)  
 (32) 優先日 平成14年6月14日 (2002.6.14)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(71) 出願人 000000376  
 オリンパス株式会社  
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号  
 (74) 代理人 100106909  
 弁理士 棚井 澄雄  
 (74) 代理人 100064908  
 弁理士 志賀 正武  
 (74) 代理人 100101465  
 弁理士 青山 正和  
 (74) 代理人 100094400  
 弁理士 鈴木 三義  
 (74) 代理人 100086379  
 弁理士 高柴 忠夫  
 (74) 代理人 100118913  
 弁理士 上田 邦生

最終頁に続く

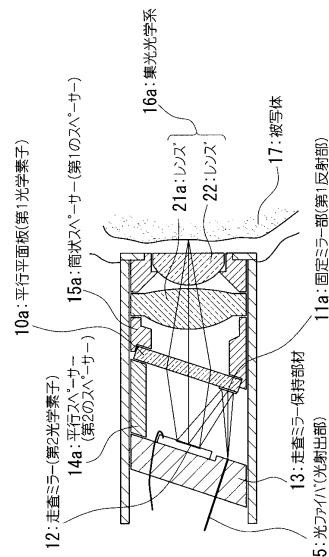
(54) 【発明の名称】小型光学ユニット

## (57) 【要約】

【課題】反射率の低い被写体についても高いS/N比を有する情報を提供するとともに、高精度で組立可能な小型光学ユニットを提供することを目的とする。

【解決手段】光を射出する光射出部5と、当該光射出部5から射出された光を反射する第1反射部11aを有する第1光学素子10aと、当該第1光学素子10aに対向して配置された第2反射部を有する第2光学素子12と、光を集光する集光光学系16aとを備え、前記第1反射部11aおよび前記第2反射部が、それぞれ入射する光の光軸に対して傾斜して配置され、前記第1光学素子10aに、前記第2反射部において反射された光を透過させて前記集光光学系16aに入射させる光透過部が設けられている光学系により、光ビームが斜めから入射するように光学素子を配置し、これを高精度に保持する保持部材によって、組立容易で、高いS/N比を有する小型光学ユニットを提供する。

【選択図】 図2



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

光を射出する光射出部と、当該光射出部から射出された光を反射する第1反射部を有する第1光学素子と、当該第1光学素子に対向して配置された第2反射部を有する第2光学素子と、光を集光する集光光学系とを備え、前記第1反射部および前記第2反射部が、それぞれ入射する光の光軸に対して傾斜して配置され、前記第1光学素子に、前記第2反射部において反射された光を透過させて前記集光光学系に入射させる光透過部が設けられている小型光学ユニット。

**【請求項 2】**

前記第2光学素子を保持する第2光学素子保持部材と、前記集光光学系と前記第1光学素子とを保持する第1のスペーサーと、当該第1光学素子と前記第2光学素子保持部材とを保持する第2のスペーサーと、当該第1のスペーサーおよび第2のスペーサーの外側を覆うカバー部材とを有する請求項1に記載された小型光学ユニット。 10

**【請求項 3】**

前記光射出部が光ファイバーの先端であり、前記第2光学素子保持部材が、当該光ファイバーをも保持するとともに、当該光ファイバーを当該第2光学素子保持部材の外形の軸方向に対して傾いた方向に直接保持する請求項2に記載された小型光学ユニット。

**【請求項 4】**

前記第1光学素子と前記第1のスペーサーとが一体的に構成された請求項2または請求項3に記載された小型光学ユニット。 20

**【請求項 5】**

前記第1光学素子と第1のスペーサーおよび第2のスペーサーとを接合してスペーサーユニットとするとともに、当該スペーサーユニットの両端の面が平行である請求項2または請求項3に記載された小型光学ユニット。

**【請求項 6】**

前記第1光学素子の大きさが、当該第1光学素子を透過する光束の領域と前記第1反射部の反射領域とを加えた大きさよりも大きい請求項1から請求項5のいずれかに記載された小型光学ユニット。

**【請求項 7】**

前記第1光学素子の光透過部が開口部である請求項1から請求項6のいずれかに記載された小型光学ユニット。 30

**【請求項 8】**

前記第1光学素子が平行平面板からなり、当該第1光学素子と前記集光光学系との間に挟まれる筒状のスペーサーを備え、当該スペーサーの端面に、軸線に対して傾斜する斜面が備えられ、前記第1光学素子が前記斜面に固定されている請求項1から請求項7のいずれかに記載された小型光学ユニット。

**【請求項 9】**

前記集光光学系を構成するレンズの一部に前記第1反射部を設けた請求項1から請求項8のいずれかに記載された小型光学ユニット。

**【請求項 10】**

前記第2反射部が外部の駆動手段により運動する請求項1から請求項9のいずれかに記載された小型光学ユニット。 40

**【請求項 11】**

前記第2光学素子が第2反射部の駆動手段を駆動するための基準電位を供給する基準電位配線と、軸ごとに駆動電圧を供給する駆動信号配線とに接続され、前記カバー部材が前記基準電位配線に接続されている請求項2から請求項10のいずれかに記載された小型光学ユニット。

**【請求項 12】**

前記請求項11に記載された小型光学ユニットを先端部に備え、前記2つの駆動信号配線がそれぞれ前記基準電位配線と抵抗を介して接続されている光走査プローブ。 50

**【請求項 1 3】**

前記請求項 1 から請求項 1 1 のいずれかに記載された小型光学ユニットを先端に有し、内視鏡のチャンネルに挿通可能でフレキシブルな光走査プローブ。

**【発明の詳細な説明】****【0 0 0 1】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、小型光学ユニットに関し、特に、内視鏡等のチャンネルに挿入可能な小型光学ユニットに関する。

**【0 0 0 2】****【従来の技術】**

内視鏡に用いられる小型共焦点光学系としては、一般に、プローブの長手方向と視野方向とが一致しない側視型と、プローブの長手方向と視野方向とが一致している直視型とがある。しかし、側視型の小型共焦点光学系プローブを直視型の内視鏡のチャンネルに用いて使用すると、共焦点光学系による観察範囲の特定が行いづらいという問題がある。一方、直視型の内視鏡のチャンネルに直視型の小型共焦点光学系プローブを用いると、内視鏡の対物レンズにより、共焦点光学系の位置や視野範囲を容易に確認でき、また、所望の被写体に共焦点光学系の視野範囲を合わせることも容易となる。こうした内視鏡のチャンネルに挿入可能な直視型の小型共焦点光学系プローブとしては、すでに開示されたものがある（例えは、特許文献 1 参照。）。

**【0 0 0 3】****【特許文献 1】**

特開 2 0 0 0 1 7 1 7 2 6 号公報（第 2 - 7 頁、第 1 図）

**【0 0 0 4】****【発明が解決しようとする課題】**

しかし、これらに開示された直視型の共焦点光学系においては、レンズ表面やガラス板に設けられた反射面が光線に対して垂直に配置されている。このような構成では、光ファイバから射出された光が、これらの反射面で反射され、再び光ファイバに戻ってしまう。このため、被写体からの反射光により抽出する情報の S / N 比 (S / N : S i g n a l t o N o i s e R a t i o ) が悪化するという問題がある。特に、生体などの反射率が低い被写体を観察する場合には、高い S / N 比が要求されるため、これが大きな問題となる。

**【0 0 0 5】**

上記の問題点を解決する構成として、光源からの光ビームが斜めから入射するよう光学素子を光学系に配置（Z 型光路）したものがある。このような構成においては、内視鏡のチャンネルに挿入可能な直視型の小型共焦点光学系を構成するために、各光学素子として小さいものを用いていた。しかしながら、小型の光学素子を高精度に配置することは難しく、組立性が悪いという問題もある。

**【0 0 0 6】**

そこで、本発明は、上述したこれらの問題点に鑑みてなされたものであって、光源からの光ビームが斜めから入射するように光学素子を光学系に配置する Z 型光路であっても、高い S / N 比を有する情報が得られ、しかも、高精度で組立可能な小型光学ユニットを提供することを目的とする。

**【0 0 0 7】****【課題を解決するための手段】**

前記課題を解決するため、本発明は、以下の手段を提案している。

請求項 1 に係る発明は、光を射出する光射出部と、当該光射出部から射出された光を反射する第 1 反射部を有する第 1 光学素子と、当該第 1 光学素子に対向して配置された第 2 反射部を有する第 2 光学素子と、光を集光する集光光学系とを備え、前記第 1 反射部および前記第 2 反射部が、それぞれ入射する光の光軸に対して傾斜して配置され、前記第 1 光学素子に、前記第 2 の反射部において反射された光を透過させて前記集光光学系に入射させ

10

20

30

40

50

る光透過部が設けられている小型光学ユニットを提案している。

【0008】

この発明によれば、第1光学素子に光透過部と第1反射部とを一体に設けたことから、光反射部のみを設けたときよりも素子を大きくすることができる。また、第1および第2光学素子が、入射する光線に対して傾いた状態で配置されているため、光学系内部のレンズ表面や反射面等で反射されて光ファイバに戻るノイズ光成分を低減できる。

【0009】

請求項2に係る発明は、請求項1に記載された小型光学ユニットにおいて、前記第2光学素子を保持する第2光学素子保持部材と、前記集光光学系と前記第1光学素子とを保持する第1のスペーサーと、当該第1光学素子と前記第2光学素子保持部材とを保持する第2のスペーサーと、当該第1のスペーサーおよび第2のスペーサーの外側を覆うカバー部材とを有する小型光学ユニットを提案している。10

この発明によれば、第1および第2のスペーサーとこれらを覆うカバーとを設けたことから、光学系の組立が容易で、しかも高い精度での組立を実現することができる。

【0010】

請求項3に係る発明は、請求項2に記載された小型光学ユニットについて、前記光射出部が光ファイバーの先端であり、前記第2光学素子保持部材が、当該光ファイバーをも保持するとともに、当該光ファイバーを当該第2光学素子保持部材の外形の軸方向に対して傾いた方向に直接保持する小型光学ユニットを提案している。

【0011】

この発明によれば、第2光学素子を保持する保持部材が光ファイバーの保持部材も兼ねていることから、部品点数を削減し、ユニットを小型化することができる。また、光ファイバー端面を斜めに研磨することにより、そこでのフルネル反射が戻らないため、反射光によるノイズを低減することができる。さらに、光ファイバー端からの光の射出方向が光軸と平行になるため、スペース効率を向上することができる。20

【0012】

請求項4に係る発明は、請求項2または請求項3に記載された小型光学ユニットについて、前記第1光学素子と前記第1のスペーサーとが一体的に構成された小型光学ユニットを提案している。

この発明によれば、第1光学素子と第1のスペーサーとを一体化したことから、部品点数を削減できるとともに、組立精度を向上させることができる。30

【0013】

請求項5に係る発明は、請求項2または請求項3に記載された小型光学ユニットについて、前記第1光学素子と第1のスペーサーおよび第2のスペーサーとを接合してスペーサユニットとするとともに、当該スペーサユニットの両端の面が平行である小型光学ユニットを提案している。

この発明によれば、第1光学素子と第1のスペーサーおよび第2のスペーサーとを接合してスペーサユニットとしたことから、部品点数を削減することができ、さらに、スペーサユニットの両端の面を平行にしたことから、組立精度を向上させることができます。

【0014】

請求項6に係る発明は、請求項1から請求項5のいずれかに記載された小型光学ユニットについて、前記第1光学素子の大きさが、当該第1光学素子を透過する光束の領域と前記第1反射部の反射領域とを加えた大きさよりも大きい小型光学ユニットを提案している。40

【0015】

この発明によれば、第1光学素子の大きさを、これを透過する光束の領域と第1反射部の有効領域とを加えた大きさよりも大きくしたので、第1光学素子を本発明の光学系に要求される面精度を確保できる大きさとすることができます。

【0016】

請求項7に係る発明は、請求項1から請求項6のいずれかに記載された小型光学ユニットについて、前記第1光学素子の光透過部が開口部である小型光学ユニットを提案している50

。この発明によれば、第1光学素子の光透過部が開口部になっているため、この部分での光の屈折は発生せず、被写体上でのコマ収差の発生を抑制した光学系を構成することができる。

【0017】

請求項8に係る発明は、請求項1から請求項7のいずれかに記載された小型光学ユニットについて、前記第1光学素子が平行平面板からなり、当該第1光学素子と前記集光光学系との間に挟まれる筒状のスペーサーを備え、当該スペーサーの端面に、軸線に対して傾斜する斜面が備えられ、前記第1光学素子が前記斜面に固定されている小型光学ユニットを提案している。10

【0018】

この発明によれば、第1光学素子がこれと集光光学系との間に挟まれ、端面に軸線に対して傾斜する斜面を有する筒状のスペーサーにより保持されるので、第1光学素子と集光光学系とを安定に保持することができる。

【0019】

請求項9に係る発明は、請求項1から請求項8のいずれかに記載された小型光学ユニットについて、前記集光光学系を構成するレンズの一部に前記第1反射部を設けた小型光学ユニットを提案している。

この発明によれば、集光用レンズに第1反射部を併せて持たせる構成としたので、第1反射部と集光光学系の位置精度を向上させることができる。20

【0020】

請求項10に係る発明は、請求項1から請求項9のいずれかに記載された小型光学ユニットにおいて、前記第2反射部が外部の駆動手段により遙動する小型光学ユニットを提案している。

この発明によれば、第2反射部が外部の駆動手段により遙動するため、第2光反射部を横方向(XY方向)に遙動させると、被写体に対する光の集光位置を横方向(XY方向)に走査することができる。

【0021】

請求項11に係る発明は、請求項2から請求項10のいずれかに記載された小型光学ユニットについて、前記第2光学素子が第2反射部の駆動手段を駆動するための基準電位を供給する基準電位配線と、軸ごとに駆動電圧を供給する駆動信号配線とに接続され、前記カバー部材が前記基準電位配線に接続されている小型光学ユニットを提案している。30

この発明によれば、カバー部材を基準電位としたことから、電磁波ノイズを除去して、第2光学素子を安定的に動作させることができる。

【0022】

請求項12に係る発明は、前記請求項11に記載された小型光学ユニットを先端部に備え、前記駆動信号配線が前記基準電位配線と抵抗を介して接続されている光走査プローブを提案している。

この発明によれば、駆動信号配線が基準電位配線と抵抗を介して接続されていることから、静電気により電位差が生じても抵抗を通って電荷が放電されるため、第2光学素子配線を劣化させることができない。40

【0023】

請求項13に係る発明は、前記請求項1から請求項11のいずれかに記載された小型光学ユニットを先端に有し、内視鏡のチャンネルに挿通可能でフレキシブルな光走査プローブを提案している。

この発明によれば、高精度に組立てられた光学系を小型で実現できるため、チャネル径の小さい内視鏡のチャネルにも挿通することができ、患者の体内を高倍率で観察することができる。また、患者の負担を軽減できるという作用もある。

【0024】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態に係る小型光学ユニットについて図面を用いて詳細に説明する。本発明の実施形態に係る内視鏡システムは、図1より、モニター1と、プロセッサ2と、光検出手段3と、光源4と、光ファイバ5と、光ファイバカップラ6と、走査ミラー制御手段7と、内視鏡プローブ8と、内視鏡先端部9とを備えている。

【0025】

モニター1は、被写体の様子を画像情報として表示する表示装置であり、プロセッサ2は、後述する光検出手段3からの電気信号を画像情報に変換し、これをモニター1に出力する役割を果たす情報処理装置である。光検出手段3は、後述する内視鏡先端部9からの反射光を光の強度として検出し、これを電気信号に変換してプロセッサ2に出力する。なお、光検出手段3としては、フォトマルチプライヤーやアバランシェ・フォトダイオード、10 フォトダイオード等のいずれでもよい。

【0026】

光源4には、例えば、レーザーダイオードが用いられる。光源4からの光は、光ファイバ5を介して、内視鏡先端部9に導かれる。光ファイバカップラ6は、光源4からの光を2つの方向に分岐するとともに、内視鏡先端部9からの戻り光を光検出手段3に導く役割を有する。なお、同様の作用を有するものとして、これに代えてビームスプリッタを用いてもよい。走査ミラー制御手段7は、後述する内視鏡先端部9に内蔵された光学ユニット内の走査ミラー12を制御する。走査ミラー制御手段7によって、走査ミラー12をX方向、Y方向に走査することにより、2次元(XY方向)の画像を得ることができる。また、内視鏡プローブ8を深さ方向(Z方向)に走査すれば、3次元(XYZ方向)の画像を得ることもできる。20

【0027】

内視鏡プローブ8は、小型光学ユニットを収納する先端部9を有し、例えば、内視鏡のチャネルと呼ばれる小孔を通して生体の観察を行う。また、内視鏡プローブ8自身を直接体内に挿入して用いられる場合もある。なお、内視鏡先端部9に収納されている光学ユニットについては、以下、実施形態の中で、その詳細について説明する。

【0028】

次に、光の進む方向にしたがって、本システムの作用について、図1を用いて説明する。まず、光源4から射出された光は、光ファイバ5を介して光ファイバカップラ6に入る。光源4からの光は、ここで2つの方向に分岐されて、その一部が再び光ファイバ5を介して内視鏡先端部9に配置された光学ユニットに入る。光学ユニットでは、光源4からの光が反射、集光された後、被写体である生体に向けて照射される。被写体で反射した戻り光は、先程と同様の経路をたどり、光ファイバカップラ6に入り、ここで光検出手段3に導かれる。30

【0029】

光検出手段3は、上述のように、戻り光の光強度を検出し、これを電気信号に変換した後、プロセッサ2に出力する。プロセッサ2は、入力された電気信号を処理してこれを画像情報とした後、これをモニター1に出力して、観察画像を表示する。なお、上記方法に関わらず、コヒーレンス長 $100\mu m$ 以下のSLD(SLD: Super Luminescent Diode)等の低コヒーレンス光源を用いて、信号側と参照側との光路長がコヒーレンス長内で一致したときだけ干渉信号が得られるような、いわゆる、光の干渉を利用した検出方法を用いてもよい。40

【0030】

次に、内視鏡先端部に収納される本発明の第1の実施形態に係る小型光学ユニットについて、図2から図7を用いて説明する。図2は、内視鏡の先端部9に収納されている本実施形態に係る光学ユニットを光軸方向の断面として描いたものである。図から、第1の実施形態に係る光学ユニットは、光ファイバ5と、平行平面板10a(第1光学素子)と、固定ミラー部11a(第1反射部)と、走査ミラー12(第2光学素子(第2反射部12aを含む))と、走査ミラー保持部材13と、平行スペーサー14a(第2のスペーサー)と、筒状スペーサー15a(第1のスペーサー)と、レンズ21aおよびレンズ22とか50

らなる集光光学系 1 6 a とから構成されている。

【 0 0 3 1 】

光ファイバ 5 の端面は、本発明に係る光学ユニット内に形成される光学系において、ピンホールとして機能している。これは、この端面が点光源と点検出器の役割を果たしていることを意味する。その結果として、この光学系が共焦点光学系となっている。平行平面板 1 0 a は、互いに平行な平面部を有する円柱形の光学素子であって、光透過部 1 8 a と固定ミラー部 1 1 a を一体的に備えている（図 3 参照）。光透過部 1 8 a には、光の透過率を向上させ、迷光を防止するコーティングが施されている。このコーティングが施された領域は、ここを透過する光束の大きさにほぼ一致している。また、固定ミラー部 1 1 a には、光を反射するコーティングが施されている。なお、反射コートの例としては、アルミニウム、金等の金属薄膜や誘電体多層膜等がある。

【 0 0 3 2 】

走査ミラー 1 2 は、図 4 ( a ) 、 ( b ) に示すように、中央に第 2 反射部 1 2 a を有し、これが少なくとも一軸の周りに遙動可能に支持されている。走査ミラー 1 2 の駆動方式としては、ジンバル構造を有している静電駆動方式が装置の小型化には有利である。なお、走査ミラー 1 2 の支持構造や静電駆動方式のミラー駆動方法等は、特開 2 0 0 0 3 1 0 7 4 3 号公報に開示された技術内容と同様である。走査ミラー保持部材 1 3 は、走査ミラー 1 2 を平行平面板 1 0 a に対して平行に保持するとともに、光ファイバ 5 の光射出部端面を走査ミラー 1 2 が保持される面に平行となるよう保持する役割を有し、内視鏡先端部 9 の内径とほぼ同一の外径を有している。

【 0 0 3 3 】

走査ミラー 1 2 を駆動するための第 1 の電気的な構成は、図 2 1 に示すように、外部の駆動装置から供給される走査ミラー 1 2 を X 方向、Y 方向に駆動するためのそれぞれ 2 本の駆動信号配線 2 6 a 、 2 6 b と、基準電位を供給する基準電位配線 2 7 とが走査ミラー 1 2 に接続されている。また、走査ミラー 1 2 と走査ミラー保持部材 1 3 とが導電性接着剤 2 8 で接続され、走査ミラー保持部材 1 3 とカバー部材 2 9 とが導電性接着剤 2 8 で接続されていることから、走査ミラー 1 2 に供給された基準電位は、これらの導電性接着剤 2 8 を介して、カバー部材 2 9 に通電し、カバー部材 2 9 の電位を基準電位としている。

【 0 0 3 4 】

また、第 2 の電気的な構成は、図 2 2 に示すように、基準電位配線 2 7 を走査ミラー 1 2 とは別に、カバー部材 2 9 にも直接配線する構成になっている。さらに、第 3 の電気的な構成としては、図 2 3 に示すように、基準電位配線 2 7 を走査ミラー 1 2 とは別に、カバー部材 2 9 にも直接配線するとともに、走査ミラー保持部材 1 3 とカバー部材 2 9 とを導電性接着剤 2 8 を介して接続することにより、共通電位とする構成になっている。ここで、2 本の駆動信号は、位相が 180° 異なった正弦波信号であり、こうした信号を走査ミラー 1 2 に供給することによって、静電力を利用したミラーの駆動が実現されている。なお、カバー部材 2 9 を基準電位とすることにより、電磁波ノイズを効果的に除去して、第 2 光学素子の動作を安定させることができる。

【 0 0 3 5 】

具体的な回路構成は、図 2 4 に示すように、X 方向および Y 方向のそれぞれに外部の駆動装置から供給される 2 本の駆動信号配線と基準電位配線との間に抵抗を挿入した構成になっている。挿入される抵抗は、第 2 光学素子に対する電気的な保護を行う役割を果たし、この抵抗を挿入することにより、静電気等の影響を効果的に防止し、第 2 光学素子が静電気等により破壊されることを防止することができる。なお、この回路は、図 2 4 に示すように、プローブ手前側のカバー内に配置されている。そのため、スペースに余裕があり、また、駆動装置の電気回路から離してプローブ単体で保管する際の保管中の静電気の影響も防止することができる。

【 0 0 3 6 】

平行スペーサー 1 4 a は、走査ミラー保持部材 1 3 と平行平面板 1 0 a とを平行に配置するために用いられる部材である。その形状は、図 5 に示されているように、円筒の一部を

10

20

30

40

50

切り取ったU字状をしており、その両端は、互いに平行な面になっている。また、中空部分は、光束を遮ることがないような大きさの開口部23と切り欠き部24とを有する構造となっている。また、筒状スペーサー15aは、平行平面板10aと集光光学系16aのレンズ21aとを保持する役割を有し、その形状は、略円筒状になっている。そして、第2反射部12aと集光光学系16aの間の光束を遮ることがないような大きさの開口部を有する。また、一方の端面に軸線方向に対しても傾斜した面を、もう一方の端面に光軸と垂直な面を有し、内視鏡先端部9の内径とほぼ等しい外径を有している。集光光学系16aは、平行平面板10aを透過した光束を被写体表面17に集光する役割を有し、レンズ21aおよびレンズ22により構成されている。なお、第1の実施形態において、レンズ21aは、光束が通過する範囲の外側に光軸に対して垂直な平面部を有する構造となる。

10

## 【0037】

本実施形態に係る光学ユニットは、図33に示すような、外径が1～3mm程度の内視鏡プローブ先端部9に収納される小型の光学ユニットであり、プローブ先端部は内視鏡のチャネルに挿通可能で、全体が自由に屈曲できるフレキシブルな構造になっている。本光学ユニットにおける光学系においては、光源としての役割を有する光ファイバ5と走査ミラー12とが、ともに走査ミラー保持部材13により保持されている。そして、光ファイバ5の光射出部端面は、走査ミラー12と平行になるように、その端面が形成されている。すなわち、光ファイバ5の光射出部端面は、光ファイバ5の中心軸に対して傾斜している。これによって、光射出部端面でのフレネル反射光が、光検出手段側に戻らないようにすることができる。

20

## 【0038】

さらに、本発明に係る光学ユニットにおいては、光ファイバ5から固定ミラー部11aに向かう光軸と第2反射部12aから平行平面板10aに向かう光軸とを平行とするために、次式(1)を満足する角度 $\theta$ に光ファイバ5を光軸に対して傾けて配置している。

$$n \cdot \sin(\theta) = \sin\alpha \quad (1)$$

ここで、nは光ファイバコアの屈折率を、 $\alpha$ は、光ファイバ端面の法線と光軸とのなす角度を示している。そこで、本実施形態においては、走査ミラー保持部材13に、光軸に対して所定の角度 $\theta$ をなすような孔を設けておき、これに光ファイバ5を通して、接着したのち、走査ミラー保持部材13の面と一緒に研磨することによって、この条件を満足させている。ちなみに、本実施形態においては、 $\theta = 18$ 度、 $n = 1.458$ 、 $\alpha = 5.76$ 度の設定になっている。また、図25に示すように、走査ミラー12の載置面と光射出部である光ファイバ端面とを同一面で構成すれば、加工が容易でしかも面精度の向上を図ることができる。

30

## 【0039】

また、走査ミラー12は、その内部に有する第2反射部12aが走査ミラー保持部材13の面と平行になるように、走査ミラー保持部材13に保持されている。また、走査ミラー保持部材13と平行平面板10aの間には、平行スペーサー14aが配置されている。一方、平行平面板10aは、もう一方の面を筒状スペーサー15aの傾斜面により支持されている。本実施形態においては、走査ミラー12は、半導体プロセスで製作され、走査ミラー12の裏面と走査ミラー12表面(第2反射部12a)との平行関係は高精度に維持されている。そのため、走査ミラー12を走査ミラー保持部材13に密着させて固定することにより、光ファイバ5の光射出部端面と走査ミラー保持部材13の面(被写体側)および走査ミラー12の表面を平行に配置することができる。

40

## 【0040】

また、走査ミラー保持部材13は、内視鏡先端部9の内径とほぼ同一の外径を有する比較的大きな部材であり、平行な平面を高精度に加工するのに、十分な大きさを備えている。さらに、平行平面板10aの大きさは、これを透過する光束の領域と反射部の有効領域とを加えた大きさよりも大きいものであるため(図6参照:図中、Tは平行平面板を透過する光束の領域に相当する平行平面板10a上の長さを、Rは第1反射部の有効領域を同様

50

に平行平面板 10 a 上の長さとして示したものである。)、面の平行度を高精度に保つのに十分な大きさをもっている。

#### 【0041】

本実施形態に係る光学ユニットにおいては、これらを互いに平行な面を有する平行スペーサー 14 a を介して配置しているため、これによって、走査ミラー保持部材 13 と平行平面板 10 a とを平行に配置することを実現している。したがって、これらのことから、光ファイバ 5 の射出端面と走査ミラー 12 内にある第 2 反射部 12 a および走査ミラー保持部材 13 の面とが平行となり、固定ミラー部 11 a を有する平行平面板 10 a と第 2 反射部 12 a とが平行になる。

#### 【0042】

さらに、筒状スペーサー 15 a のもう一方の光軸と垂直な端面には、集光光学系 16 a を構成するレンズ 21 a が固定されている。レンズ 21 a は成型レンズであり、光軸と垂直な高精度の平面度を有する面を有している。また、密着する筒状スペーサー 15 a も内視鏡先端部 9 の内径とほぼ等しい外径を有しており、高い精度で垂直な平面を製作するのに、十分な大きさを有している。本実施形態においては、これらにより、集光光学系の光軸に対してレンズ 21 a の角度を高精度に維持している。なお、本実施形態においては、集光光学系の光軸に対する平行平面板 10 a および走査ミラー 12 の平衡位置での法線の角度は、それぞれ 18 度になっている。

#### 【0043】

上述のような構成から、本実施形態に係る光学ユニットにおける光学系においては、光ファイバ 5 の射出端面から平行平面板 10 a 内の固定ミラー部 11 a に向う光軸と、第 2 反射部 12 a から集光光学系 16 a に向う光軸とを平行にすることができる。すなわち、図 1 に示すような外部の光源 4、例えば、レーザーダイオードから発せられた光は、光ファイバ 5 を伝播してその射出端面から射出し、平行平面板 10 a 内の固定ミラー部 11 a に到達し、反射される。

#### 【0044】

ここで、反射された光は、次に、走査ミラー 12 内の第 2 反射部 12 a によって再び反射され、平行平面板 10 a 内の光透過部 18 a を透過した後、集光光学系 16 a で、被写体 17 上に集光される。被写体 17 上で集光した光は反射して、先程の経路を逆向きに進行し、光ファイバ 5 内に導かれ、図 1 に示す外部の光検出手段 3 やプロセッサ 2 で処理されて画像情報となってモニター 1 等により表示される。

#### 【0045】

本実施形態に係る光学ユニットにおける光学系によれば、光ファイバ 5 の端面が点光源を構成するピンホールとして機能しているため、焦点が合っている近傍以外のところからの戻り光がない。よって、従来の共焦点光学系と同じように、生体を観察する際に、被写体となる生体を薄くスライスしなくても、光軸方向の分解能を利用して特定の範囲だけを光学的にセクショニングして観察することができる。また、平行平面板 10 a が、上述のように、光透過部 18 a と光反射コートされた第 1 反射部とにより構成されているため、従来のように別体の固定ミラーを置く場合に問題であったミラー周辺部の欠けが発生するこがない。したがって、これにより部材自体を小さくすることができるという利点がある。

#### 【0046】

また、本実施形態に係る光学ユニットにおける光学系によれば、上述したように固定ミラー部 11 a および走査ミラー 12 は、光が斜めから入射するように配置され、しかも、光ファイバ 5 の射出端面から平行平面板 10 a 内の固定ミラー部 11 a に向う光軸と、第 2 反射部から集光光学系 16 a に向う光軸とを平行になるように構成したことから、固定ミラー部 11 a および走査ミラー 12 内の第 2 反射部 12 a からの戻り光が少ない。また、平行平面板 10 a を光が透過する部分には、反射防止コートがなされているため、この部分からの戻り光も少ない。したがって、これらの効果により、ノイズ成分の少ない直視型共焦点光学系が得られる。

**【 0 0 4 7 】**

さらに、走査ミラー保持部材 13 や平行スペーサー 14a、筒状スペーサー 15a の外形を内視鏡先端部 9 の内側と同様の形状とし、これに加えて、保持部は、光学素子（平行平面板 10a、集光光学系 16a）との接触面積を十分に確保した大きさとしたことから、組立性がよく、かつ、組立精度の高い直視型共焦点光学系が得られる。

**【 0 0 4 8 】**

次に、本発明に係る第 2 の実施形態について説明する。図 8 は、内視鏡の先端部に収納されている本実施形態に係る光学ユニットを光軸方向の断面として描いたものである。図 8 から、本実施形態に係る光学ユニットの構成上の特徴は、第 1 の実施形態に対して、平行平面板 10b に開口部 18b を設けた点にある。なお、図中、第 1 の実施形態と同一の符号が付された部分は、同一の要素を示すものであるため、これらについての詳細な説明は省略する。10

**【 0 0 4 9 】**

第 2 の実施形態に使用される平行平面板 10b は、第 1 の実施形態における平行平面板 10a に開口部 18b が設けられている構造となっている（図 9（c）を参照）。これにより、透過光が物質内を進行することができないため、原理的に光の屈折が発生することがなく、結果的にコマ収差の発生を防止することができる。したがって、高 NA (N A : Numerical Aperture) で、高分解能を有する光学系を実現することができる。なお、平行平面板 10b の構造が相違しているが、これを保持する方法や各光学素子との位置関係は、第 1 の実施形態と同様である。20

**【 0 0 5 0 】**

次に、本発明の実施形態に係る第 3 の実施形態について説明する。図 10 は、内視鏡の先端部に収納されている本実施形態に係る光学ユニットを光軸方向の断面として描いたものである。図 10 から、本実施形態に係る光学ユニットの構成上の特徴は、筒状スペーサー 15a を改良して、筒状の一方の端面にある軸線方向に対して傾斜した面内に第 1 反射部 11a を設けた構造とした点にある。これにより、第 1 の実施形態で用いていた平行平面板 10a を省くことができる。以下、図 10、図 11 を用いて、この点を詳細に説明する。なお、図中、第 1 の実施形態と同一の符号が付された部分は、同一の要素を示すものであるため、これらについての詳細な説明は省略する。30

**【 0 0 5 1 】**

本実施形態において、第 1 光学素子 19a は、その傾斜した面内の開口部 23 を除く部分に、光反射コートが施されている（図 11 参照）。本実施形態によれば、第 1 の実施形態の構成から、平行平面板 10a を省いた構成となっているため、部品点数を削減できるとともに、各光学素子間の角度ばらつきを抑制しながら、組立性の向上を図ることができる。なお、第 2 の実施形態と同様に、光透過部 18b が開口部となっていることから、被写体 17 上でのコマ収差の発生を防止することができる。30

**【 0 0 5 2 】**

次に、本発明に係る第 4 の実施形態について説明する。図 12 は、内視鏡の先端部に収納されている本実施形態に係る光学ユニットを光軸方向の断面として描いたものである。図 12 から、本実施形態に係る光学ユニットの構成は、第 1 の実施形態において、平行平面板 10a と筒状スペーサー 15a とに別れていたものを一体化して、これを第 1 光学素子 19b とし、さらに、集光光学系 16b を構成するレンズの一部をこの内部に取り込んだ点にある。以下、図 12、図 13 を用いて、この点を詳細に説明する。なお、図中、第 1 の実施形態と同一の符号が付された部分は、同一の要素を示すものであるため、これらについての詳細な説明は省略する。40

**【 0 0 5 3 】**

本実施形態においては、第 1 光学素子 19b が、集光光学系 16b を構成するレンズ 21b をその内部に取り込んでおり、レンズ 21b の外周部と第 1 光学素子 19b の開口部 23 の曲面が嵌合する構造となっている。さらに、第 1 光学素子 19b を保持する枠と、集光光学系 16b を構成するレンズ 21b およびレンズ 22 を保持するレンズ保持部材 25 を保持する。50

が一体の構造となっているという特徴もある。なお、本実施形態においては、集光光学系の光軸に対する第1光学素子19bおよび走査ミラー12の平衡位置での法線の角度は、それぞれ25度になっている。

#### 【0054】

本実施形態によれば、第1の実施形態のうち、平行平面板10aを省いた構成となっているため、部品点数を削減できるとともに、各光学素子間の角度ばらつきを抑制しながら、組立性の向上を図ることができる。また、第1光学素子19bの内部に集光光学系16bを構成するレンズ21bを取り込み、このレンズ21bの外周と第1光学素子19bの開口部23の曲面とが嵌合する構造となっているため、両者を高精度に位置決めすることができる。さらに、第1光学素子19bを保持する枠と、集光光学系16bを構成するレンズ21bおよびレンズ22を保持するレンズ保持部材25とが一体の構造となっているため、それぞれの相対位置を高精度に決定することができる。なお、第2の実施形態と同様に、光透過部18bが開口部となっていることから、被写体17上でのコマ収差の発生を防止することができる。10

#### 【0055】

また、第4の実施形態の変形例として、図28に示すように、第1光学素子19bと第2のスペーサー14bとを一体化して、これをスペーサーユニット32としてもよい。すなわち、図30に示すように、第2のスペーサー14bと第1光学素子19bおよび第1のスペーサー15aとで構成されていた光学ユニットのうち、図31に示すように、第1光学素子19bに第1のスペーサー15aの機能を持たせて、第1光学素子19bと第2のスペーサー14bとを一体化する。なお、このとき、スペーサーユニット32の両端の面は、図30および図31に示すように、平行であることが好ましい。こうした構成とすることにより、図32に示すように、2つのスペーサーを合体した筒状のスペーサーとすることができますため、部品点数を削減し、かつ、精度よく光学ユニットを組み立てることができる。20

#### 【0056】

また、上記変形例のように、第1光学素子19bと第2のスペーサー14bとを一体化して、両端の面が平行であるスペーサーユニット32を構成するとともに、第2のスペーサー14bと走査ミラー保持部材13との間にギャップを設け、この間を接合材で充填するような構成にしてもよい。こうした構成とすることにより、各部品の精度誤差を吸収して、精度が高く、組み立て容易な光学ユニットを構成することができる。さらに、第2光学素子12の部分を図27のように、2段の構成として、光学系を構成することもできる。本形態においては、第2光学素子12が反射面を搭載するシリコン基板およびシリコン化合物からなる第1の部分と、第1の部分に下に密着して配置され、その大きさが第1の部分よりも大きく、金属、セラミックまたはガラスよりなる構成される第2の部分とから構成されている（図26参照）。30

#### 【0057】

次に、本発明に係る第5の実施形態について説明する。図14は、内視鏡の先端部に収納されている本実施形態に係る光学ユニットを光軸方向の断面としているものである。図14から、本実施形態に係る光学ユニットの構成上の特徴は、第1の実施形態において、走査ミラー保持部材13と平行平面板10aの間に介在していた平行スペーサー14aを一方の端面に軸線に対して傾斜した面を有する筒状スペーサー15bに変更した点、第1光学素子19cを集光光学系16cの光軸に対して垂直に配置し、かつ、斜めになった面に固定ミラー部11cを設けた点および平行平面板10aと集光光学系16aのレンズ21aを保持していた筒状スペーサー15aを平行スペーサー14bに変更した点にある。なお、図中、第1の実施形態と同一の符号が付された部分は、同一の要素を示すものであるため、これらについての詳細な説明は省略する。40

#### 【0058】

本実施形態において、第1光学素子19cは、図15(a)、(b)に示すように、一方の面に光反射防止コートが施された光透過部18aと、その下側の斜めの面に光反射コート

トが施された固定ミラー部 11c を有し、もう一方の面が平面である構造となっている。なお、本実施形態においては、集光光学系 16c の光軸に対する固定ミラー部 11c および走査ミラー 12 の平衡位置での法線の角度は、それぞれ 18 度になっている。

#### 【 0 0 5 9 】

また、本実施形態においては、この第 1 光学素子 19c と走査ミラー保持部材 13 の間に、図 17 に示す筒状スペーサー 15b が配置され、第 1 光学素子 19c を光軸に対して垂直に保持している。筒状スペーサー 15b は、図 17 に示すように、筒形の一端に軸線に対して傾斜した面を、もう一端に軸線に対して垂直な面を有する形状になっている。そして、固定ミラー部 11c と走査ミラー 12 の間および走査ミラー 12 と集光光学系 16c 間の光束を遮ることがないように、切り欠き部 24 と開口部 23 とを有する構造となっている。

#### 【 0 0 6 0 】

本実施形態によれば、筒状スペーサー 15b は、比較的大きな部材であるため、高い面精度が期待できる。また、第 1 光学素子 19c と集光光学系 16c を構成するレンズとの間には、図 16 に示す平行スペーサー 14b が配置されており、第 1 光学素子 19c を光軸に対して、高い精度で垂直に保持することができる。また、第 1 光学素子 19c を集光光学系 16c に向う光束の光軸に対して垂直に配置することにより、これを傾けて配置する場合に比べて、第 1 光学素子 19c の光透過部 18a に入射する光線の入射角が小さくなるため、コマ収差の発生を少なくすることができる。

#### 【 0 0 6 1 】

次に、本発明に係る第 6 の実施形態について説明する。図 19 は、内視鏡の先端部に収納されている本実施形態に係る光学ユニットを光軸方向の断面として描いたものである。図 19 から、本実施形態に係る光学ユニットの構成上の特徴は、第 5 の実施形態において、第 1 光学素子 19b を省き、固定ミラー部 11d を集光光学系 16d を構成するレンズ 21c に設けた点と、このレンズ 21c を筒状スペーサー 15b と、もう一方のレンズ 22 を保持する保持部材により支持している点にある。なお、図中、第 1 の実施形態と同一の符号が付された部分は、同一の要素を示すものであるため、これらについての詳細な説明は省略する。

#### 【 0 0 6 2 】

本実施形態において、レンズ 21c は、光の屈折力を有する部分の下側に固定ミラー部 11d が設けられた構造となっている。固定ミラー部 11d は、光ファイバ 5 から射出される光束の光軸に対して傾いており、表面には、光反射コートが施されている（図 20 (a)、(b) を参照）。本実施形態においては、集光光学系の光軸に対する固定ミラー部 11d および走査ミラー 12 の平衡位置での法線の角度は、それぞれ 17 度になっている。レンズ 21c は、走査ミラー保持部材 13 との間に筒状スペーサー 15b が、レンズ 22 との間にレンズ保持部材 25 が配置され、集光光学系 16d に向う光束の光軸に対して垂直に支持されている。なお、レンズ 21c は、成型レンズであるため、第 1 反射部 11d は、高い精度の平面度が期待できる。

#### 【 0 0 6 3 】

本実施形態によれば、第 5 の実施形態にあった第 1 光学素子 19b と集光光学系 16c を保持する平行スペーサー 14b を設けない構造となっているため、部品点数が少なく、組立性の向上を図ることができる。また、固定ミラー部 11d と集光光学系を構成するレンズ 21c が一体の構造となっているため、光軸に対する位置精度や角度の精度を向上させることもできる。さらに、第 5 の実施形態のように、第 1 光学素子 19b と集光光学系 16c との間に平行スペーサー 14b を設ける必要がないので、走査ミラー 12 と固定ミラー部 11d の距離を近づけることができる。

#### 【 0 0 6 4 】

また、走査ミラー 12 と集光光学系 16d との距離も近づけることができる。このため、走査ミラー 12 を遙動させたときに、集光光学系 16c での光線の高さを低く抑えることができるので、軸外の光線の収差の発生を小さくすることができる。さらに、集光光学系

10

20

30

40

50

16c の有効径も小さくできることから、装置全体の外径を小さくし、集光光学系 16c の光軸と平行な方向の長さ（長手方向）を短くすることも可能となる。

【0065】

なお、本発明には、以下のものが含まれる。

【付記】

(付記項 1) 光を射出する光射出部と、当該光射出部から射出された光を反射する第 1 反射部を有する第 1 光学素子と、当該第 1 光学素子に対向して配置された第 2 反射部を有する第 2 光学素子と、光を集光する集光光学系とを備え、前記第 1 反射部および前記第 2 反射部が、それぞれ入射する光の光軸に対して傾斜して配置され、前記第 1 光学素子に、前記第 2 反射部において反射された光を透過させて前記集光光学系に入射させる光透過部が設けられている小型光学ユニット。10

【0066】

(付記項 2) 前記第 2 光学素子を保持する第 2 光学素子保持部材と、前記集光光学系と前記第 1 光学素子とを保持する第 1 のスペーサーと、当該第 1 光学素子と前記第 2 光学素子保持部材とを保持する第 2 のスペーサーと、当該第 1 のスペーサーおよび第 2 のスペーサーの外側を覆うカバー部材とを有する付記項 1 に記載された小型光学ユニット。

【0067】

(付記項 3) 前記光射出部が光ファイバーの先端であり、前記第 2 光学素子保持部材が、当該光ファイバーをも保持するとともに、当該光ファイバーを当該第 2 光学素子保持部材の外形の軸方向に対して傾いた方向に直接保持する請求項 2 に記載された小型光学ユニット。20

【0068】

(付記項 4) 前記第 1 光学素子と前記第 1 のスペーサーとが一体的に構成された付記項 2 または付記項 3 に記載された小型光学ユニット。

【0069】

(付記項 5) 前記第 1 光学素子と第 2 のスペーサーとを接合してスペーサーユニットとともに、当該スペーサーユニットの両端の面が平行である請求項 2 から請求項 4 のいずれかに記載された小型光学ユニット。

【0070】

(付記項 6) 前記第 2 のスペーサーと前記第 2 光学保持部材との間にギャップが設けられ、該ギャップに接合材が充填されている付記項 5 に記載された小型光学ユニット。30  
この発明によれば、ギャップに接合材を充填して組立を行うこととしていることから、それぞれの部品について多少の寸法誤差が生じたとしても、これを吸収してユニット全体を精度よく組み立てることができる。

【0071】

(付記項 7) 前記第 2 反射部が外部の駆動手段により遙動する付記項 1 から付記項 6 のいずれかに記載された小型光学ユニット。

【0072】

(付記項 8) 前記第 2 光学素子が第 2 反射部の駆動手段を駆動するための基準電位を供給する基準電位配線と、軸ごとに駆動電圧を供給するための 2 つの駆動信号配線とに接続され、前記カバー部材が前記基準電位配線に接続されている付記項 7 に記載された小型光学ユニット。40

【0073】

(付記項 9) 前記付記項 8 に記載された小型光学ユニットを先端部に備え、前記 2 つの駆動信号配線がそれぞれ前記基準電位配線と抵抗を介して接続されている光走査プローブ。

【0074】

(付記項 10) 前記付記項 9 に記載された光走査プローブを備え、前記駆動信号および基準電位を供給する電子回路が前記光走査プローブの手前に配置されている光走査ユニット。50

## 【0075】

この発明によれば、駆動信号および基準電圧を供給する電子回路を光走査プローブの手前に配置したことから、スペース的にも問題がなく、装置全体を構成しやすい。また、電子回路を装置本体に配置した場合には、装置を保管している間に静電気等により電子回路が破壊する危険性もあるが、電子回路を光走査プローブの手前に配置することにより、こうした問題も回避することができる。

## 【0076】

(付記項11) 前記第1光学素子の大きさが、当該第1光学素子を透過する光束の領域と前記第1反射部の有効領域とを加えた大きさよりも大きい付記項1から付記項10のいずれかに記載された小型光学ユニット。10

## 【0077】

(付記項12) 前記第1光学素子の光透過部が開口部である付記項1から付記項11のいずれかに記載された小型光学ユニット。

## 【0078】

(付記項13) 前記第1光学素子が、筒状の形態をなし、端面に、軸線に対して傾斜する斜面が備えられ、光射出部からの光線が入射する範囲を含む前記斜面上に前記第1反射部を有する付記項12に記載された小型光学ユニット。

## 【0079】

この発明によれば、第1光学素子が、その端面に筒体の軸線に対して傾斜する斜面を備えるとともに、その傾斜面上に第1反射部を設けたことから、光学系を構成する光学素子の数を削減でき、各光学素子の位置関係を高い精度で保持することができる。20

## 【0080】

(付記項14) 前記第1光学素子が、内部に集光光学系の一部を構成するレンズの外周部分を嵌合した状態で配置している付記項13に記載された小型光学ユニット。

## 【0081】

この発明によれば、前記第1光学素子の内部に、集光用レンズの一部をその外周部分を嵌合した状態で配置したことから、第1光学素子と集光用レンズとの位置関係を高い精度で保持することができる。

## 【0082】

(付記項15) 前記第1光学素子が平行平面板からなり、前記第1のスペーサーが当該第1光学素子と前記集光光学系との間に挟まれる筒状のスペーサーであり、当該スペーサーの端面に、軸線に対して傾斜する斜面が備えられ、前記第1光学素子が前記斜面に固定されている付記項2から付記項12のいずれかに記載された小型光学ユニット。30

## 【0083】

この発明によれば、第1反射部と開口部とを有する平行平面板である第1光学素子がこれと集光光学系との間に挟まれ、端面に軸線に対して傾斜する斜面を有する筒状のスペーサーにより保持されるので、第1光学素子と集光光学系とを安定に保持することができる。

## 【0084】

(付記項16) 前記平行平面板が、光を透過する素材に光を反射するコーティングを光射出部からの光線が入射する範囲を含む部分に施した付記項15に記載された小型光学ユニット。40

## 【0085】

この発明によれば、平行平面板上に光を反射するコーティングをして反射部を設けたことから、別体の反射部を接着する場合に比べて、反射部の欠け等の問題生じない。

## 【0086】

(付記項17) 前記第1のスペーサーの他の端面が、軸線に垂直な面からなり、前記集光光学系を構成する一部のレンズが、レンズの有効範囲の外側に光軸と垂直な平面部を有し、当該平面部が前記スペーサーの垂直な面に固定されている付記項15または付記項16に記載された小型光学ユニット。

## 【0087】

この発明によれば、集光光学系を構成するレンズの光軸と垂直な平面部が、筒状スペーサーのもう一方の端面に固定される構造となることから、第2反射部からの光軸に対して、垂直な状態で集光光学系のレンズを高精度に位置決めすることができる。

**【0088】**

(付記項18) 第2光学素子を保持する第2光学素子保持部材を有し、当該第2光学素子保持部材がその端面に、軸線に対して傾斜する斜面が備えている付記項12または付記項15に記載された小型光学ユニット。

**【0089】**

(付記項19) 前記第2光学素子保持部材と、前記第1反射部を有する第1光学素子とが互いに平行な平面を有するスペーサーで保持される付記項18に記載された小型光学ユニット。10

**【0090】**

(付記項20) 第2光学素子を保持する前記第2光学素子保持部材の斜面が、光射出部の端面と平行である付記項1から付記項12および付記項15のいずれかに記載された小型光学ユニット。

**【0091】**

これらの発明によれば、第2光学素子が第2のスペーサーにより保持され、この第2のスペーサーの面と光射出部の端面とが平行であり、かつ、第1光学素子と第2光学素子とが平行に保持されることから、光射出部から第1反射部に至る光軸と第2反射部から集光光学系に至る光軸を平行にすることができ、精度の高い光学系を構成することができる。20

**【0092】**

(付記項21) 前記集光光学系を構成するレンズの一部に前記第1反射部を設けた付記項1から付記項11のいずれかに記載された小型光学ユニット。

**【0093】**

(付記項22) 前記第1反射部が前記レンズの光の屈折力を有する部分の外側に設けられている付記項21に記載された小型光学ユニット。

**【0094】**

(付記項23) 前記光射出部を保持する部材と前記第2光学素子を保持する部材とが一体である付記項1から付記項12および付記項15または付記項22のいずれかに記載された小型光学ユニット。30

**【0095】**

この発明によれば、光射出部を保持する部材と第2光学素子を保持する部材とを一体としたことから、光射出部端面と第2保持部材の面との平行関係を高精度に保持することができる。

**【0096】**

(付記項24) 前記第1光学素子の光透過部が、前記集光光学系の光軸に対してほぼ垂直である付記項1から付記項11のいずれかに記載された小型光学ユニット。

この発明によれば、第1光学素子の光透過部が集光光学系の光軸に対してほぼ垂直であることから、被写体上でのコマ収差の発生を抑制することができる。

**【0097】**

(付記項25) 前記光射出部がピンホールである付記項1から付記項24のいずれかに記載された小型光学ユニット。40

この発明によれば、光射出部がピンホールであることから、これにより共焦点光学系を構成することができる。

**【0098】**

(付記項26) 前記光射出部が光ファイバ端面である付記項1から付記項25のいずれかに記載された小型光学ユニット。

この発明によれば、光射出部が光ファイバ端面であることから、これにより点光源を構成することができる。

**【0099】**

(付記項27) 前記光射出部が光の取り込み部としても機能する付記項1から付記項26のいずれかに記載された小型光学ユニット。

【0100】

(付記項28) 前記光学ユニットの光学系は、共焦点光学系である付記項25から付記項27に記載された小型光学ユニット。

【0101】

(付記項29) 前記第2反射部を構成する面と前記光射出部の端面とが平行である付記項1から付記項28のいずれかに記載された小型光学ユニット。

【0102】

(付記項30) 前記第2光学素子保持部材に第2光学素子を配置する面と前記光射出部の端面とが同一の面である付記項1から付記項29のいずれかに記載された小型光学ユニット。  
10

この発明によれば、第2光学素子を配置する面と光射出部の端面とが同一の面であることから、加工が容易であって、面精度を向上させることができる。

【0103】

(付記項31) 前記光学ユニットが内視鏡の先端部に設けられている付記項1から付記項30のいずれかに記載された小型光学ユニット。

【0104】

(付記項32) 前記付記項1から付記項8または付記項11から付記項31のいずれかに記載された小型光学ユニットを先端に有し、内視鏡のチャンネルに挿通可能でフレキシブルな光走査プローブ。  
20

【0105】

以上、図面を参照して本発明の実施の形態について詳述してきたが、具体的な構成はこれらの実施の形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。例えば、本発明の第1から第4の実施形態における平行スペーサーや第5および第6の実施形態における筒状スペーサーは開口部と切り欠き部を有する構造の部材として説明したが、これを通る光束を遮らないのであれば、切り欠き部を設けない筒状の構造のものでもよい。

【0106】

また、本発明の実施形態においては、第2反射部から集光光学系に向う光軸の位置を特に規定しなかったが、示したいずれの実施形態においても、第1光学素子と呼ばれる部材が、その上側を2つの部材で挟み込まれるように保持される構造となっており、係る部分は光学的な意味を持たないため、他の光学素子を、第1光学素子の中心から偏芯した位置に配置することにより、光学ユニット全体の径を小さくするようにしてもよい(図13(b)を参照)。  
30

【0107】

また、第1の実施形態においては、光ファイバ5の種別を特定しなかったが、共焦点の条件を満たしていれば、シングルモードファイバであっても、マルチモードファイバであってもよい。さらに、平行平面板10aの反射コーティングを施す領域については、平行平面板10aの平面上で、上記光透過部18aの領域と干渉せず、かつ、所定の光反射領域を含んでいればよいため、図3(a)、(b)、(c)に示すように様々なバリエーションが考えられ、これ以外にも、反射コート部分の形状を多角形等にしたものでもよい。また、第1の実施形態においては、走査ミラーの駆動方式として、ジンバル構造を有している静電駆動方式を例示したが、これに限らず、カルバノミラーや電磁力によりミラーの角度を変える方式等でもよい。  
40

【0108】

また、第2および第3の実施形態においては、第2の実施形態における平行平面板および第3の実施形態における第1光学素子の開口部を有する平面部に設けられる反射コーティングを施す範囲は、開口部を除く全面であってもよいし、反射領域にのみ部分的に施してもよい。また、第2の実施形態における平行平面板の素材は、固定ミラー部が鏡面状とな  
50

るのであれば、どんなものを用いてもよい。

【0109】

さらに、第5の実施形態においては、第1光学素子に反射防止コートを施した光透過部を有する場合について説明したが、これに限らず、第2の実施形態と同様に、光透過部を開口部とする構造としてもよい。また、本発明の実施形態においては、たとえば、走査ミラー保持部材や筒状スペーサー等の外径が内視鏡先端部の内径とほぼ同一である部材として説明をしたが、図18(a)、(b)のように、内視鏡先端部の内部に段を設けるとともに、走査ミラー保持部材や筒状スペーサー等に切り欠き部を設けることにより、本光学ユニットを生産する際の組立性を向上させるような構造としてもよい。

【0110】

【発明の効果】

以上のように、この発明によれば、光学素子を入射する光線に対して傾けて配置したことにより、従来のように、光学系内部のレンズ表面やガラス板に設けられた反射面で反射された光が、光ファイバに戻り、ノイズとなることを防止し、S/N比の高い情報を提供する光学系を構成することができるという効果がある。また、一部の光学素子に複数の機能を持たせることにより、光学ユニットを小型化するとともに、組立性を向上させ、精度の高い光学系を構成することができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態に係る内視鏡システムの構成図である。

【図2】本発明の第1の実施形態に係る光学ユニットの断面図である。

【図3】本発明の第1の実施形態に係る平行平面板の構造図である。

【図4】本発明の第1の実施形態に係る走査ミラーの構造図である。

【図5】本発明の第1の実施形態に係る平行スペーサーの構造図である。

【図6】本発明の第1の実施形態に係る走査ミラーの可動範囲に対する平行平面板上を透過する光束の領域を示す図である。

【図7】本発明の第1の実施形態に係る光ファイバの光射出端面の角度と光軸の関係を示す図である。

【図8】本発明の第2の実施形態に係る光学ユニットの断面図である。

【図9】本発明の第2の実施形態に係る平行平面板の構造図である。

【図10】本発明の第3の実施形態に係る光学ユニットの断面図である。

【図11】本発明の第3の実施形態に係る第1光学素子の構造図である。

【図12】本発明の第4の実施形態に係る光学ユニットの断面図である。

【図13】本発明の第4の実施形態に係る第1光学素子の構造図である。

【図14】本発明の第5の実施形態に係る光学ユニットの断面図である。

【図15】本発明の第5の実施形態に係る第1光学素子の構造図である。

【図16】本発明の第5の実施形態に係る平行スペーサーの構造図である

【図17】本発明の第5の実施形態に係る筒状スペーサーの構造図である

【図18】本発明の第5の実施形態に係る第1光学素子の一部に切り欠きを入れた場合の構造図である。

【図19】本発明の第6の実施形態に係る光学ユニットの断面図である。

【図20】本発明の第6の実施形態に係るレンズの構造図である。

【図21】本発明の実施形態に係る走査ミラーの電気的配線の一例を示した図である。

【図22】本発明の実施形態に係る走査ミラーの電気的配線の一例を示した図である。

【図23】本発明の実施形態に係る走査ミラーの電気的配線の一例を示した図である。

【図24】本発明の実施形態に係る走査ミラーの電気的配線の一例を示した図である。

【図25】本発明の第1の実施形態に関する変形例を示す図である。

【図26】本発明の第4の実施形態に係る走査ミラーの構成を変形した場合の光学系の構成を示す図である。

【図27】本発明の第4の実施形態に係る走査ミラーの構成を変形例を示した図である。

【図28】本発明の第4の実施形態に係るスペーサー部分の変形例を示す図である。

10

20

30

40

50

【図29】本発明の第4の実施形態に係るスペーサー部分の変形例を示す図である。

【図30】本発明の第4の実施形態に係るスペーサー部分の構成例を示す図である。

【図31】本発明の第4の実施形態に係るスペーサユニットの構造を示す図である。

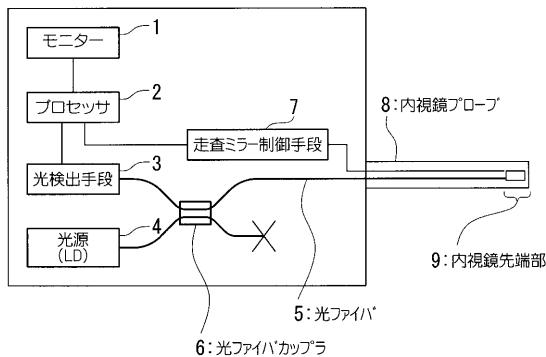
【図32】本発明の第4の実施形態に係るスペーサユニットの斜視図である。

【図33】光走査プローブの全体図である。

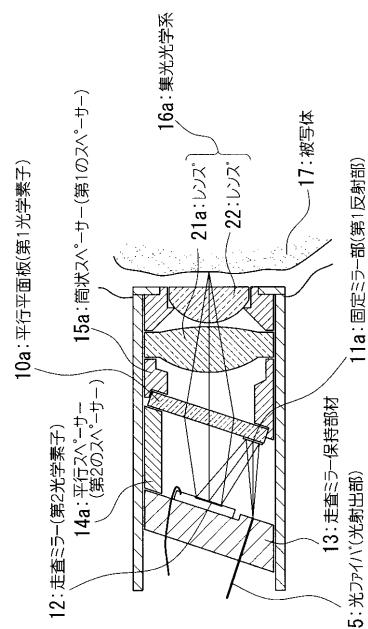
#### 【符号の説明】

1・・・モニター、2・・・プロセッサ、3・・・光検出手段、4・・・光源、5・・・光ファイバ(光射出部)、6・・・光ファイバカップラ、7・・・走査ミラー制御手段、8・・・内視鏡プローブ、9・・・内視鏡先端部、10a、10b・・・平行平面板(第1光学素子)、11a、11b、11c、11d・・・固定ミラー部(第1反射部)、12・・・走査ミラー(第2光学素子)、13・・・走査ミラー保持部材、14a、14b・・・平行スペーサー(第2のスペーサー)、15a、15b・・・筒状スペーサー(第1のスペーサー)、16a、16b、16c、16d・・・集光光学系、17・・・被写体、18a、18b・・・光透過部、19a、19b、19c・・・第1光学素子、21a、21c・・・レンズ、22・・・レンズ、23・・・開口部、24・・・切り欠き部、25・・・レンズ保持部材、26a・・・X方向駆動信号配線、26b・・・Y方向駆動信号配線、27・・・基準電位配線、28・・・導電性接着剤、29・・・カバー部材、30・・・抵抗、31・・・光コネクタ、32・・・スペーサユニット、40・・・小型光学ユニット、41・・・プローブ、42・・・内視鏡、  
10

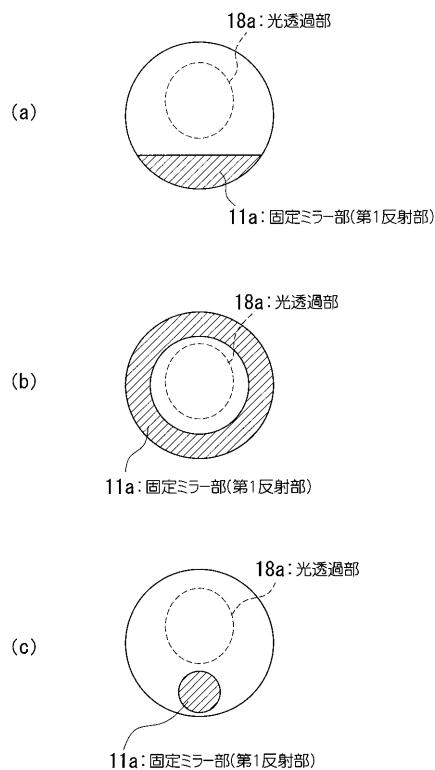
【図1】



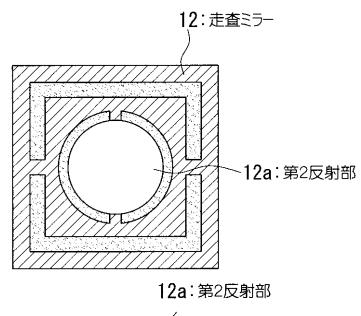
【図2】



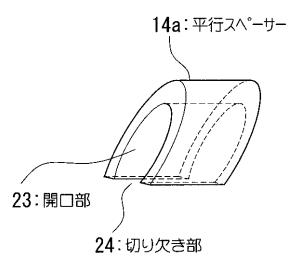
【図3】



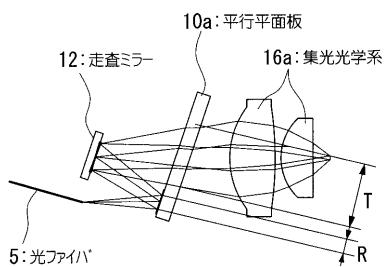
【図4】



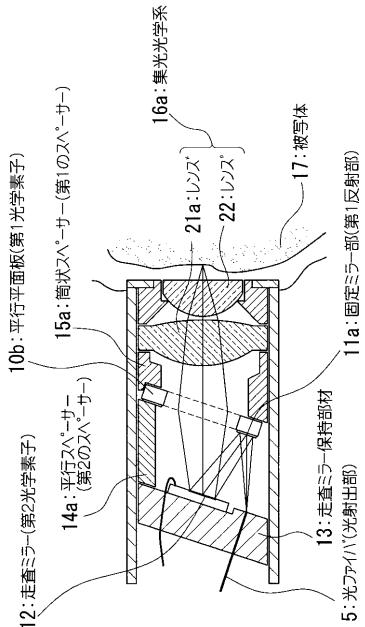
【図5】



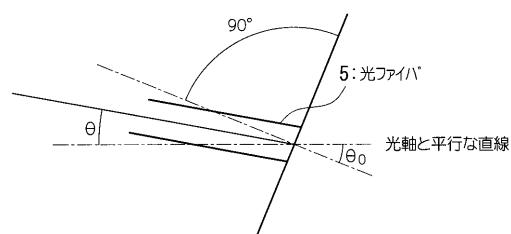
【図6】



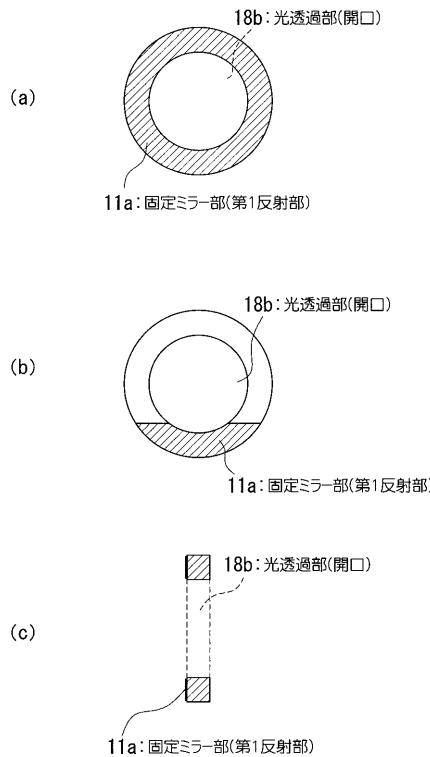
【図8】



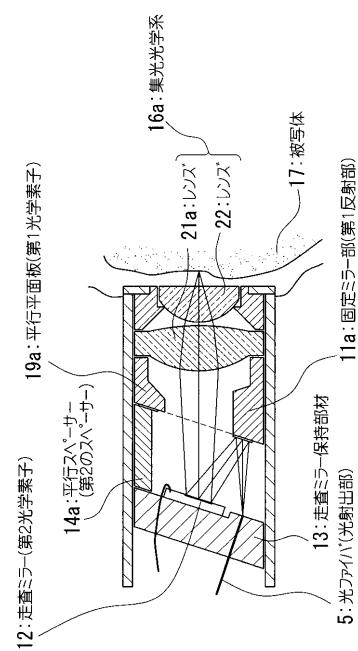
【図7】



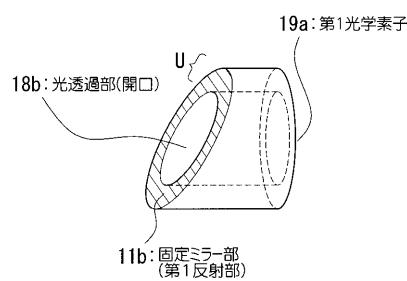
【図9】



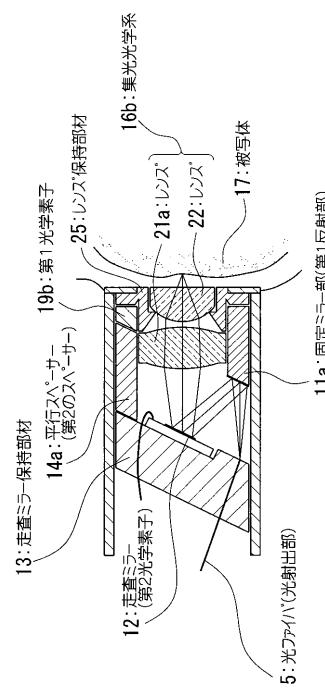
【図10】



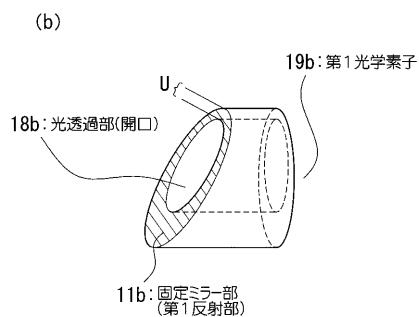
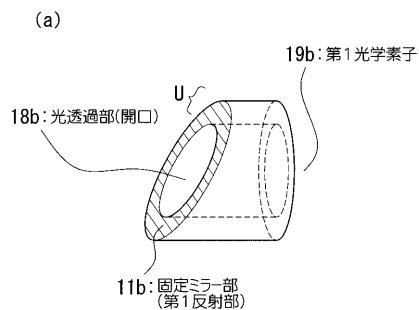
【図11】



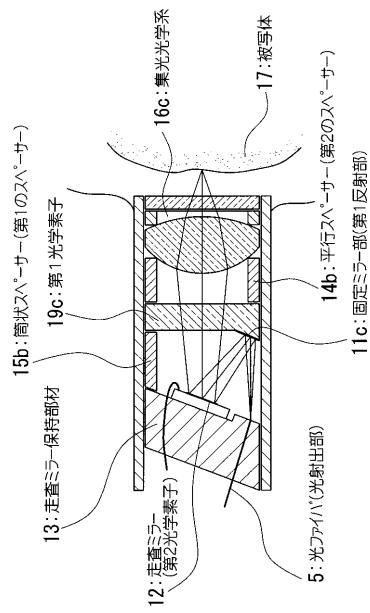
【図12】



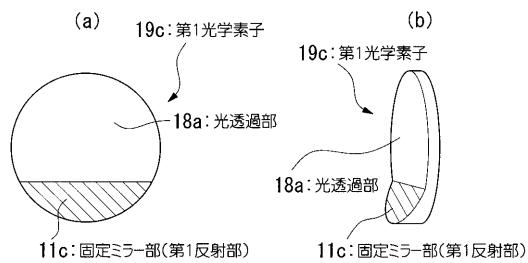
【図13】



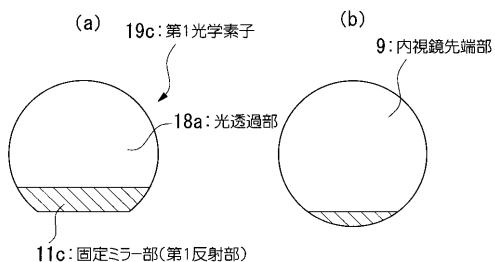
【図14】



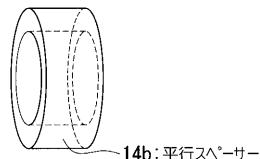
【図15】



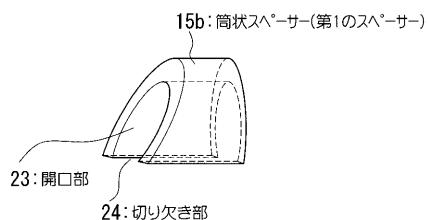
【図18】



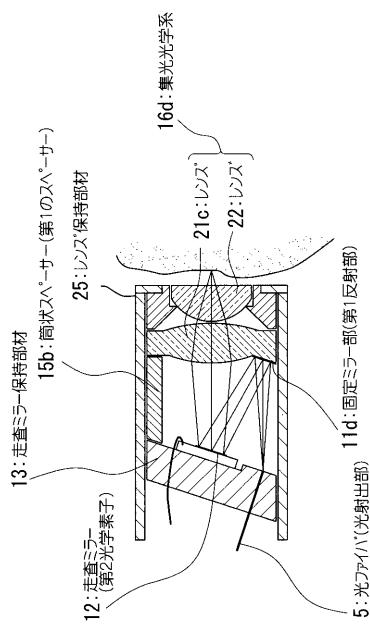
【図16】



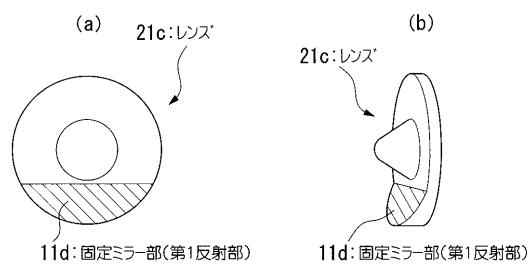
【図17】



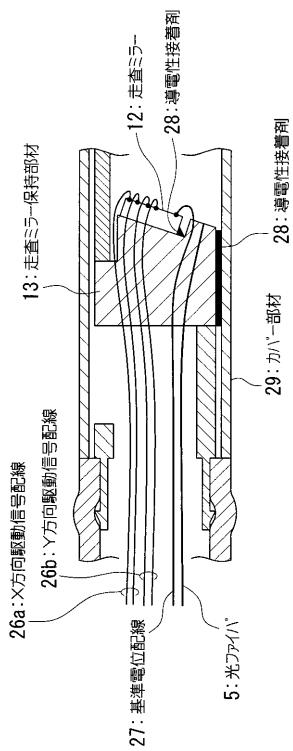
【図 19】



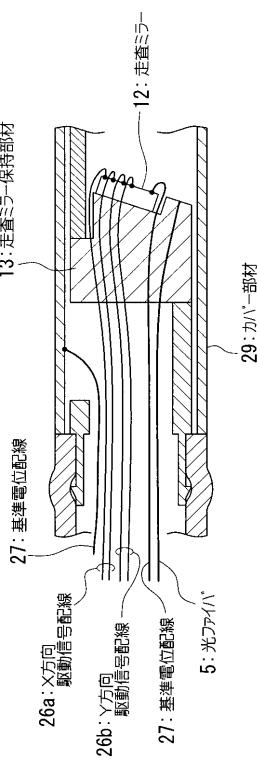
【図 20】



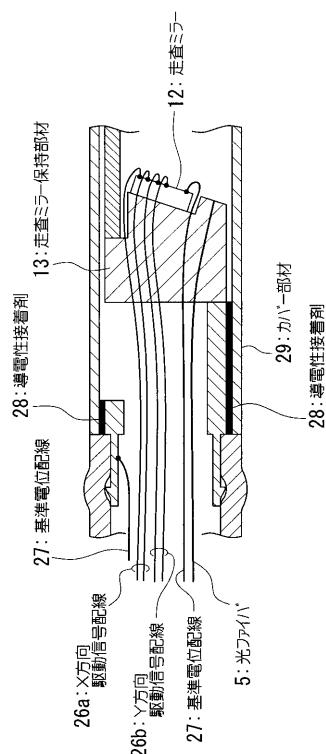
【図 21】



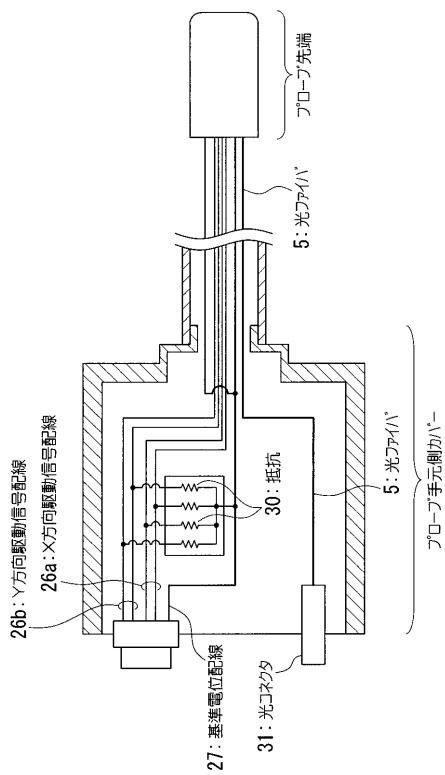
【図 22】



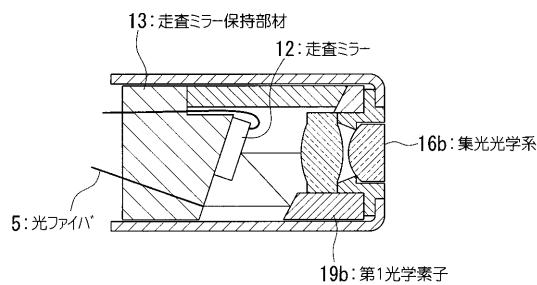
【図23】



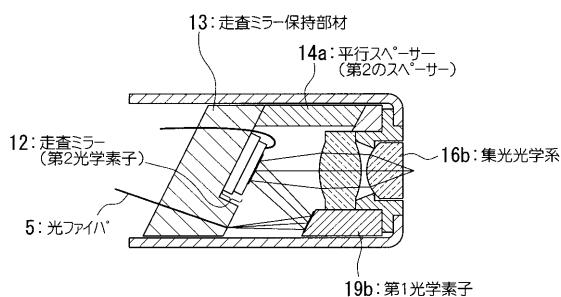
【図24】



【図25】



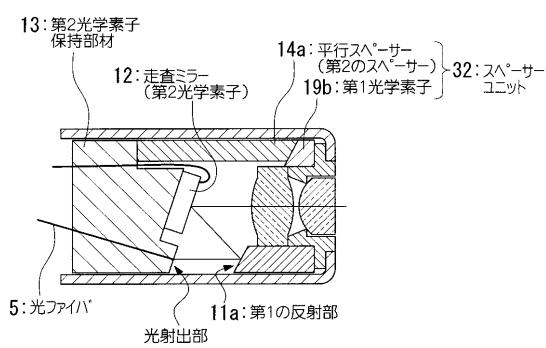
【図26】



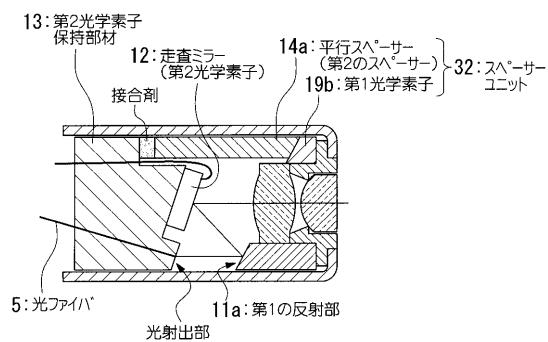
【図27】



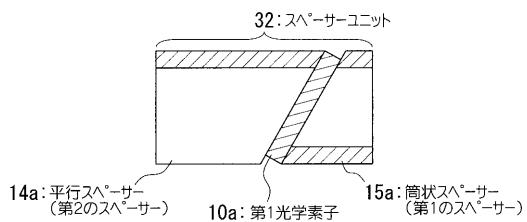
【図28】



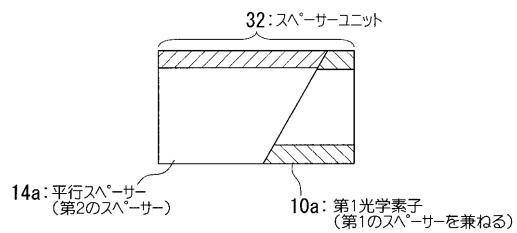
【図29】



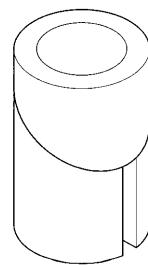
【図30】



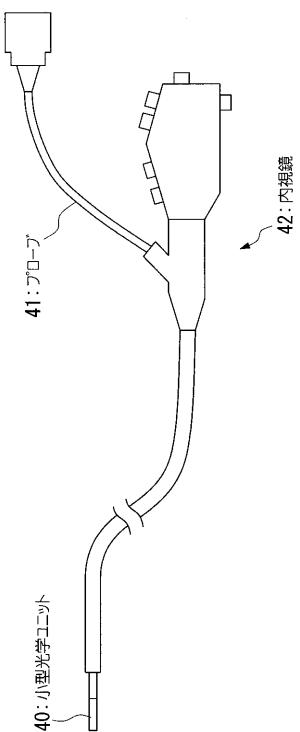
【図31】



【図32】



【図33】



---

フロントページの続き(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

F I

テーマコード(参考)

G 0 2 B 26/10 1 0 4 Z

(72)発明者 徳田 一成

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業株式会社内

(72)発明者 平田 唯史

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業株式会社内

F ターム(参考) 2H040 BA23 CA12 CA26 FA02 FA12 FA13 GA11

2H045 AB01 BA12 DA31

4C061 CC06 DD03 FF40 FF47 HH51 JJ06

|                |   |         |            |
|----------------|---|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 小型光学单元  |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP2004070278A</a>   | 公开(公告)日 | 2004-03-04 |
| 申请号            | JP2003102045  | 申请日     | 2003-04-04 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 奥林巴斯株式会社  |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 奥林巴斯公司  |         |            |
| [标]发明人         | 德田一成<br>平田唯史  |         |            |
| 发明人            | 德田 一成<br>平田 唯史  |         |            |
| IPC分类号         | G02B23/26 A61B1/00 G02B21/00 G02B23/24 G02B26/10  |         |            |
| CPC分类号         | G02B21/0056 G02B21/0028 G02B21/0048 G02B23/2423   |         |            |
| FI分类号          | G02B23/26.B G02B23/26.C G02B23/26.D A61B1/00.300.D A61B1/00.300.Y G02B26/10.104.Z A61B1/00.523 A61B1/00.525 A61B1/00.550 A61B1/00.731 A61B1/018.515   |         |            |
| F-TERM分类号      | 2H040/BA23 2H040/CA12 2H040/CA26 2H040/FA02 2H040/FA12 2H040/FA13 2H040/GA11 2H045/AB01 2H045/BA12 2H045/DA31 4C061/CC06 4C061/DD03 4C061/FF40 4C061/FF47 4C061/HH51 4C061/JJ06 4C161/CC06 4C161/DD03 4C161/FF40 4C161/FF47 4C161/HH51 4C161/JJ06 |         |            |
| 代理人(译)         | 塔奈澄夫<br>正和青山<br>上田邦夫  |         |            |
| 优先权            | 2002174475 2002-06-14 JP  |         |            |
| 其他公开文献         | <a href="#">JP4331501B2</a>   |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>   |         |            |

### 摘要(译)

要解决的问题：提供一种紧凑的光学单元，即使对于具有低反射系数的主体，它具有高SN比，提供信息，并且可以高精度组装。解决方案：紧凑型光学单元设有用于发光的发光部分5，具有用于反射从发光部分5发射的光的第一反射部分11a的第一光学元件10a，具有第二光学元件12第二反射部分设置成面对第一光学元件10a，聚光光学系统16a用于会聚光。第一反射部分11a和第二反射部分设置成与入射到第一反射部分11a和第二反射部分的光的光轴成对角线，光透射部分设置在第一光学元件中如图10a所示，用于透射由第二反射部分反射的光，以便入射到聚光光学系统16a。通过设置光学元件使得光束沿对角线入射；因此，可以提出一种具有高SN比的紧凑型光学单元，其可以通过使用用于高精度地支撑光学单元的构件而容易地组装。

